(11)特許出顧公開番号 特開2003-186378 (P2003-186378A) (43)公開日 平成15年7月4月(2003.7.4)

(51) Int.CL?		線別部.号	FΙ		,	-7:1-1*(参考)
G03H	1/26		C 0 3 H	1/26		2 K U U 8
Glic	13/04		C11C	13/04	c	5 B 0 0 3
	17/00	580		17/00	6900	

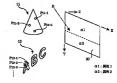
		養企業家	未確求 耐水場の数19 〇L (全 24)
21)出顧番号	特職2001-383338(P2001-383338)	(71)出版人	
			大日本印刷株式会社
22) 別顧日	平成13年12月17日(2001.12.17)		東京都新宿区市谷加賀町 -丁目1番1号
		(72)発明者	北村 黄
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日本印刷株式会社内
		(72) 泰明者	延軒 物信
			東京都新衛区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日水印刷株式金社内
		(74)代理人	
			弁理士 志村 浩
		Fターム(参	等) 28008 AA13 CC01 FF07 FF27
			EDONG A LOG ACCO ATOM

(54) [発明の名称] 計算機ホログラムの作成方法およびホログラム記録媒体

(57) 【要約1

【課題】 マイクロ文字を含む原面像についての干渉縞 油筐負担を軽減する。

【解決手段】 肉膜辺跡可能な原面像11と肉膜辺識不 能な原画像12 (マイクロ文字) とを定義し、原画像1 1上には低密度で、原画像12上には高密度で、サンプ ルとなる点光源Pを定義する。原画像11上の点光源か らの物体光と参照光Rとの干渉縞を記録面20上の領域 α1内の各溶質点について求め、原画像12トの点光源 からの物体光と参照光Rとの干渉絡を記録面20上の領 域α2内の各演算点について求める。 サンブルとなる点 光源は、原画像11,12を、所定問題で配置された多 教の切断面(XZ平面に平行)により切断して得られる 切断線 トに所定ビッチで定義する、原画像 1 2 について の切断面間隔を、原面像11についての切断面間隔より も細かく設定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 計算機を用いた演算により所定の記録値 上に干渉絡を形成してなる計算機ホログラムを作成する 方法であって、 (接收K個の販賣機と、これら原画像を記録するための記

前記必原線とたそれぞれ少数のサンブル光源を定義 し、前途は始前にな事の消費と定義し、個々の演算 点について、全部もしくは一部のサンブル光源から発せ られた特体光と前沿地照光とによって形成される干漆が が優を資源をより求め、求めた漁を分布からなる干漆 括き、拠記と個の展面像についてのホログラムとして前 が記録曲上に対象する場合と、

acactの以下にわなり 6 23 m c 2 m c

【請求項2】 計算機を用いた演算により所定の記録面 上に光学パターンを形成してなる計算機ホログラムを作 成する方法であって、

収する方法であって、 複数K個の原画限と、これら原画像を記録するための記 録画と、を定義する段階と、

前記名原面後上にそれぞれを敷のサンアル光面を定義 し、前記記計画上に多数の消費点を定義と、個々の清算 点について、全部もしくは一部のサンプル光面から表す られた物状から当該新東点位置における音楽程能を清算 することにより、個々の演集点計算機を入り体験を 相を定義し、個々の演集点計算を 相を定義し、個々の演集が一般である。 対象に関われていたが手的特性を有する物理を小を置置 し、前型物理とから場合によってオータン品が開始をと し、前型物理とかり場合によってオータン品が開始を と、前型物理とかり場合によってオーターが上記録を と、前型物理とかり場合によってオーターが上記録を と、前型物理とかり場合によってオーター記録録を を

成する段階と、 を有し、少なくとも2つの異なる原面単上に定義される サンアル光源の空間的密度が、互いに異なるような設定 を行うことを特徴とする計事機ポログラムの作或方法。 【請求用3】 請求用1または2に配数の計量機ポログ ラムの作成方法において、

記録面を複数の頭架に分削し、個々の類域には広第りの 属性のうちのいずれか1つの属性を定義し、常よ番目 (k=1〜K)の属性が逆飛された頭梁内の原直はつ いでは、第と番目の原面像のサンプル光源から発せられ た物体光の糸を増進して、干渉波の側に乗りしくは物 体分と検索技術質を行うことを特定して言意機本の

グラムの作成方法。 【請求項4】 請求項3に記載の計算機ホログラムの作 成方法において、

光学パターンを記録する必要のない領域については無属 性を定義し、この無属性が定義された領域内について は、演算を行わないことを特徴とする計算機ホログラム の作成方法。

【請求項5】 請求項3または4に記載の計算機ホログ

ラムの作成方法において

個々のサンアル光線から発せられる物体光の広がり角を 院定角度に朝限することにより、第4番目の原剛集上の サンプル光線から発せられる物体光が第1番目の原側を もつ領域内にのみ届く条件設定を行い、干渉波の強度演 第61くは物体光の接張振振演集を行うことを特徴とす る計算機由でラムの作成がある。

【請求項6】 請求項5に記載の計算機ホログラムの作 成方法において、

記録画をXY平面上に程置し、点光源として定義された 各サンプル光源から乙輪方向に向けて発せられる物体光 について、X轄方向の広がり角セスとY軸方向の広がり 角のyとを定義した制限を行うことを特徴とする計算機 ホログラムの作成方法。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の計算機 ホログラムの作成方法において、

所定国際を保与ながら互いに平行になるように配置され た故拠の切断間を定義し、原首後の疾頭を引起その時間 によって切断することにより得るもの影像上上所定間 勝で並んだサンフル光源を定義するようにし、原原側ご とに訴訟切断値の腹層を変えることによりサンブル光源 の空間が高度を変えるようにしたことを特徴とする計算

機ホログラムの作成方法。 【請求項8】 請求項7に記載の計算機ホログラムの作

成方法において、 起始組を名明節をかそれたれが他の決策をもって決整 するようにし、各交組にそれぞれが高度もらたせること はり発展物域と形成し、第1番目の根面値によって得 られる機能は上述とだサンプルを選がら先せられる机 株光が、展定第1番目の根面値、附近地類との対域に がてびあるために関連が同たの系形をされが現在 下で、干金が少規収算はもくくは物状の根末振順原派 を行うことを報告とか計算機が可の形成が法。 (温齢対例) 誰が別るに提わけ振機をつなの作成が法。 (温齢対例) 誰が別るに提わけ振機をかログラムの作成 成分組織に

短番倒域の報を初新面の開稿よりも小さく設定し、記録 阻上に知着領域が定義されていない空襲前域が形成され もようにし、減空路積減については、操体さる指 場に関する干渉波の強度消算もしくは特体光の複素系編 演算の起果を被写して利用することを特徴とする計算機 エログラムの相談が計

【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の計算 機ホログラムの作成方法において、

内臓で認識可能な第1の原動像と内臓で認識不能な第2 の順病機とを完業し、前記第2の順面像上に完養するサ ンプル光源の空間的密度を、前記第1の原画像上に完養 するサンプル光源の空間的密度を、前記第1の原画像上に完美 するサンプル光源の空間的密度よりも高く設定すること を特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項11】 請求項10に記載の計算機ホログラム の作成方法において、 第2の原画像を文字によって構成することを特徴とする 計算機ホログラムの作成方法。 【請求項12】 請求項11に記載の計算機ホログラム

文字の最大寸法を300μm以下に設定することを特徴 とする計算機ホログラムの作成方法 【請求項13】 請求項10~12のいずれかに記載の

の作成方法において、

計算機ポログラムの作成方法において、

所定間隔を保ちながら互いに平行になるように配置され た複数の切断面を定義し、原画像の表面を前記各切断面 によって切断することにより得られる切断線上に形定間 隔で並んだサンブル光瀬を定義するように!...

第1の原画像については、30μm以上の新字間隔で配 置された切断面を用いてサンブル光源の定義を行い、第 2の原画像については、30 mm未満の所定間隔で配置 された切断面を用いてサンブル光源の定義を行うことを 特徴とする計算機ホログラムの作成方法。

【請求項14】 請求項1~13のいずれかに記載の計 算機ホログラムの作成方法によって作成されたホログラ

ム光学パターンを記録したホログラム記録媒体。 【請求項15】 複数の原画像が記録されているホログ

ラム駅録媒体において、 各原画像ごとに、それぞれ別個の異なる記録領域に情報 が記録されており、個々の記録策域には、記録対象とな る原画像上に定義された多数のサンプル光源から発せら わた物体学の情報が記録されており かつ ゆかくとも 2つの異なる原面像上のサンプル光道の空間的密度が、

互いに異なっていることを特徴とするホログラム記録媒 【請求項16】 請求項15に記載のホログラム記録媒

佐において 肉眼で認識可能な第1の原面像と肉眼で認識不能な第2

の原面像とが記録されており、前記第2の原画像上のサ ンプル光源の空間的密度が、前記第1の原画像上のサン プル光源の空間的密度よりも高いことを特徴とするホロ グラム記録媒体。

【請求項17】 請求項15または16に記載のホログ ラム記録媒体において、

第1の記録領域には、30μm以上の所定問題をもって 互いに平行になるように配置された複数の平面上に定義 されたサンブル光源群によって表現される第1の原画像 が記録されており、

第2の記録領域には、30μm未満の所定問題をもって 互いに平行になるように配置された複数の平面上に定義 されたサンブル光源群によって表現される第2の原画像 が記録されていることを特徴とするホログラム記録媒

【請求項18】 請求項16または17に記載のホログ ラム記録媒体において、

第2の原面像が最大寸法300mm以下の文字によって

機成されていることを特徴とするホログラム記録媒体 【請求項19】 複数の原画像が記録されているホログ ラム記録媒体において、

同一矩形からなる知器領域を多数並べることにより記録 面が構成されており、各短冊領域内には所定の光学パタ ーンが記録されており かつ 同一の光学パターンが記 経されている短標領域が所定数がけ連続的に綴り返し配 置されており、

各原画像ごとに、それぞれ別個の異なる記録領域に情報 が記録されており、同一の光学パターンが記録された短 墨領域の連接對が 少なくとも2つの異なる記録領域に ついて買いに異なっていることを特徴とするホログラム 記録程体.

【発明の詳細な説明】

【専明の屋する技能分野】本発明はホログラム記録媒体 およびその作成方法に関し、特に、計算機を用いた溶算 により所定の記録面上に光学パターンを形成してなる計 算機ホログラムを作成する方法およびその記録媒体に関

[0002]

【従来の技術】近年、レーザを利用してコヒーレント光 を容易に得ることができるようになり、 ホログラムの南 掌的な利用もかなり普及するに至っている。特に、余券 やクレジットカードについては、偽造防止の観点から、 媒体の一部にホログラムを形成するのが一部化してきて

Nã. 【0003】現在、商業的に利用されているホログラム は、光学的な手法により、原画像を媒体上に干渉絡とし て記録したものである。すなわち、原面像を構成する物 体を用意し、この物体からの光と参照光とを レンズか どの音学系を用いて感光剤が能布された記録而上に漢 き、この記録面上に干渉銭を形成させるという手法を探 っている。この光学的な手法は、鮮明な再生像を得るた めに、かなり精度の高い光学系を必要とするが、ホログ ラムを得るための最も直接的な手法であり、産業上では

最も広く普及している手法である。 【0004】一方、計算機を用いた溶算により記録而上 に干渉額を形成させ、ホログラムを作成する手法も知ら れており、このような手法で作成されたホログラムは、 一級に「計算機会成本ログラム(CGH: Computer Gen erated Hologram) 」、あるいは単に「計算機ポログラ ム」と呼ばれている。この計算機ホログラムは、いわば 米学的な干渉器の牛成プロセスをコンピュータトでシミ ュレーションすることにより得られるものであり、干渉 縞パターンを生成する過程は、すべてコンピュータ上の 論質として行われる。このような論質によって干渉結バ ターンの両律データが得られたら、この両他データに基 づいて、実際の媒体上に物理的な干渉絡が形成される。 具体的には、たとえば、コンピュータによって作成され た干渉線パターンの画像データを電子線描画装置に与 え、媒体上で電子線を走査することにより物理的な干渉 結を形成する方法が実用化されている。

【0005】コンピュータグラフィック 大協の原保に より、印刷業所では、他のの開発・フンピュータとで変 り扱うことが一般化しつつめる。したがって、ホログラ Aに云はかべき原確能と、コンピュータを向して得ら れに回路データとして用意することができれば使作さ る。このような要なに応えるかかにも、計算機キログラ 人を作成する技術は変更な情化とってきており、発来 は光学的なホログラム作成する法となってできており、発来 さたもうと同様やおている。

【0006】 【現例機能人とうせる課題】上述したように、現 在、ホログタムの離散的で開始して、全等やウレジァ トルードなどの協画に手段としての場合が楽に乗撃 である。さなわる。熱小な下海路からなるはログラムの グラーンは、通言の独立者では返すすることが暗撃であ したしながら、影響が出たの側により、最近で は、一般的で出てジスパターでかれば、ころを提覧の 簡潔を与って関サすることが可能になってきており、表 のアクタも最適節が実施して持ずたからには、更な

る工夫が必要になってきている。 【0007】このような課題を解決するために、たとえ げ 家田新窓登録第2582847号公額には 最大寸 決が300 um以下のマイクロ文字を回折終子パターン として記録する手法が開示されている。同折格子パター ンとして記録された徴組なマイクロ文字は、現在の通常 の複写機では複写することができないため、複写機を用 いた偽造を防止する上では非常に効果的である。もっと 6、300μm以下のマイクロ文字は、内眼によって認 踏することができないため、 記録されたマイクロ文字に ついての真贋判定は、ルーペなどで拡大して行うことに なる。逆言すれば、ルーベや顕微鏡などを用いれば、マ イクロ文字として記録されている真贋情報の内容を誰で も確認することができる、最近では、微細な囲折格子を 記録することができる装置が比較的安価に入手できるよ うになってきているため、マイクロ文字として記録され ている京暦情報の内容を判読することができれば、回折 格子記録装置を用いた偽造が行われるおそれが出てく

る。 【0008】このように、回断格子を用いて真理情報を 記録する方法では、記録所に真贋情報が直接記録される ことになるため、複数が行われやすい。これに対して、 ホログラムパターンとして実質情報を記録する方法で は、記録頭には干渉精パターンが記録をれるだけであ

り、真贋情報そのものが直接記録されるわけではないので、偽造助止の観点からは優れている。そこで、たとえば、特開平11-21793号公報には、通常の大きさ

の文字からなる実態画像を、光学的に縮小することによ り、マイクロ文字のホログラムパターンとして記録する 光学的なホログラムの作成方法が開示されている。

【0009】もちろん、このようなマイクロ文字を、計 算機ホログラムの手法を利用して作成することも原理的 には可能である。しかしながら、現在のところ、計算機 ホログラムの商業的な利用には、大きな問題が存在す る。それは、コンピュータに課せられる多大な海算負担 である。高精度な再生像を得るためには、原画像を多数 の微小光源の集合として取り扱う必要があり、記録而上 の各位置について この全計小光道から発せられた物体 者と実際者との干渉跡の秩度を消費する必要がある。肉 限では認識不能な細小なマイクロ文字を含むような原面 傑についての計算機ホログラムを作成するには、非常に 高精調な演算を行う必要があり、コンピュータの演算負 担はかなり大きなものになる。もちろん、演算処理能力 の優れた報高速コンピュータを用いて、長時間にわたる **洋草を実行させれば、光学的なホログラムと同等の品質** をもった計算機ホログラムを作成することは可能である が、このような作成方法は商業的に利用することはでき ない。また、演算により作成される干渉縞パターンの情 報をもった画像データの容量も膨大なものになり、電子 線描画装置を用いて物理的な記録媒体トに干冷縞を形成 する作業負担も膨大なものになる。

する計事実施も加水なものルなる。 【0010】そこなる発明は、マイクロ文字などの散網 なパターンを含む歴画機についてのホログラムを演算に より作成する場合に、コンピュータの演算発出を報始さ せることができる計算機市ログラムの作成方法を提供す ることを目的とし、また、そのような方法で作成をれた ホログラム記録機を影視することを目的とする。

100111

【0012】(2) 本発明の第2の総様は、複数K個の 原画像と、これら原画像を記録するための記録面と、を 定義する段階と、各原画像上にそれぞれ多数のサンブル 光源を定義し、記録画上に多数の演算点を定義し、個々 ※6点と変数を1713/10と近いため、 100131(3) (3) 不発売の第3を設定されておりまたは第2の規模にある計算者もログラムの作業方法に 民道りの提供の対したが別し、日本の収録には 民道りの提供の対したが別し、対面に対して表しました。 民道しては、第4番目の原画像のサンプル光度から発 せられて他体がのみを考慮して、子表表の地面深等しし (は他体がの形象をあると、子表表の地面深等しし、 原確的代替が、第4番目の原画像のサンプル光度がある。 原確的代替が、第4番目の原面をか定またが開始。 原確的代替が、第4番目の原位が実施された報酬的。

【0014】(4) 本売明の第4の整限は、上述の第3 の整理に係る計算はバランムの作成方法において、発 デバターンを記録するを要から水準派については、発 を定義し、この無質性が定義された測慮的については、 演算を行わないようにし、光学パターンが形域されない ようにしたものでする。

ようにという。 本売明の第5の階様は、上述の第3 または第4の階様に係る計算集中のデシュの作成方法に おいて、最のカウンガル光振がら乗さられる物株をかめ がり身を研究角度に制限することにより、第4名目の標 面積上のサンプル光振から発せられる物株大が第4条目 の機能をも一部域外にの外域へ来待截定を行い、干渉を の機能後も一部域外にから場て来待截定を行い、干渉を したものである。

【0016】(6) 本発明の第6の機機は、上途の第5 の機様に係る計算能・コランムの中度方法において、記 数値をXY平面上に配置し、点光度として完養された各 サンプル光振から2柱が同に向けて売せられる物体光に ついて、X粒内のの広がり角セ×とソ戦方向の広がり角 センを定義したが観光を行とうにたものである。

タンとを実現した情報を行うようにしたものである。 【00171 (7) 本税明の第7で参報は、上述の第1 一類のの雑誌に張ら計業地にガラムの作成方法におい て、所定国配を任かたがないに平式でなるように変 された複数の切断面と定義し、原列像の表面を名明期 によって切断することにより得られる切断後上に所た間 既で並んだサンドル選を受着するようにし、原画像と とに切断的の知識を変えることにより申ンアル光端の空 随時度を変えるようにしたのである。 [0018] ② 大学男の海路の海蛇上、上述の第7 の郷鑑工場の世界セログシムの中の流において、記 郷地と毎知識とがそれぞれ形定の欠略ともって交換す ようにし、各交配すべたりが出版した。そのでは、 より展開機を形成し、第1番目の問題によって得る 大がの郷金上に変化ケファルド巡からからたいるでは、 大が、第1番目の問題にとの次配について所述 次の実施工業をは、「は1番目との次配について所述 次の機能は、12番目の場合になっていました。 次の機能は、12番目の場合について所述 次の機能は、12番目の場合になっていました。 次の機能は、12番目の場合になっていました。 次の機能は、12番目の場合になっていました。 次の機能は、12番目の場合には、12番目のものは、12番目のものは、12番目の

[0019](9) 本発明の第9の移配と、上述の第8 の感能は係る計算機率ログラムの作成方法において、現 無限な機能や研究が開発さりも小さく設定し、記録面 上に無理和度が変素されていない空隙無限が形成される ようにし、この空機関域については、限数する単元が に関する干渉板が建度流算もしくは特殊よの推集が振荡 管の起車を確定して採用するようとしたものである。

【9022】(10) 本専門の第10の智能は、上述の 第1~第9の整線に係る計算機にログラムの作成方法に おいて、内限で混割可能位第1の版画能と内限で認識不 確立第2の機構後とを定義し、第2の版画機上に定義 カナアル大振の空間的態度と、約10版面像上に定義 するサンアル大振の空間的密度よりも高く設定するよう に上たものである。

【0021】(II) 本発明の第11の階様は、上述の第 100階様に係る計算機ポログラムの作成方法におい て、第2の原面像を文字によって構成するようにしたも のである。

【0022】(12) 本発明の第12の態態は、上述の第 11の整盤に係る計算機ポログラムの作成方法におい て、文字の最大寸法を300μm以下に設定するように したらのである。

【9023】(3) 未乗売の前13の機能は、上級の第 10つ第12の機能の各種機能の子の小板大法 において、再定回路を係らながら互いに平行になるよう に加速さんで機能の場面に定義し、原産庫の実施で各 所定国際によって設定することにより持たもの制度とに 所定国際に多点でサンプルと選手を高するようにし、第 と同様の機能にからは、30 am 以上のが同時で促進 されて場面を開いてサンプルと選りを行い、第2 ななり間を指してサンプルと選りませ行。まな なり間離性にからは、30 am 以上のが関係で促進されて場面を指してサンプル光道の定義を行り、第2 なり間離性にからに、30 am 以上のが関係で促進されて場面を指してサンプル光道の定義を行うようにしたのである。

【0024】(14) 本発明の第14の整樹は、上述の第 1-第13の整轄に係る計算状やプラムの作成方法に よって作成されたホロブラムデザックーと、電子機構 商送高によって指摘された販販。この原数を用いて作成 された電景物。この複製物に反射機などを成膜してなる 複様、などの本ログラム記録媒体上に記録するようにし たらのである。 【0025】(15) 本美別の第15の整理は、複数の展 画能を記録してなるホログラム記述媒体において、各原 画像ことに、それぞれ別郷の異なる記述媒体において、各原 最後に実施されて多数のサンプル光源から発せされた。 物米大の情報が記述されており、かつ、かなくとも2つ の異なる原確とロウナンアル光源の労働的情度が、互い に対っているようによんのできる に対すっているようによんのできる。

【0026】(15) 本売明の第16の際標と、上途の第 15の服候に係るホログラム記録係状とおいて、内襲で 以資可能を第1の原面後と向眼で収済不能を第2の原画 像とが記録されており、第2の原画像上のサンブル光源 の空間的密接が、第10原画像上のサンブル光源の空間 的密度よりも多くを名ようにしたものである。

(0027) (17) 未参与の高17の原発は、上がの高 15をは2前(60数年にあるかの子と対象性はたは) いて、前1の記録解析には、300m以上の所作関係を 60で取いに平けたるように配定された場か予算は上 に発着されたサンプルを影算によって未現を行る第1の 100mの表情が短期的をもっておいと平付たからように配置 で表現を行る前2の原用像が記録されているように比 で表現される第2の原用像が記録されているように比 60でおん。

【002章】(8) 本条明の第18の後報法、上記の第 16または第17の規模に係るホログラル記機能において、第2の機関後と表示性3500m以下の次本 によって機能するようにしたものである。 (002章)(8) 本表明の第19を開始、技術の展 画版が記録されているホログラム記録機能において、員 一般的からな長期的な多数があるとという記録機 が構成されており、各種無限的には所定の水学パラーンが記録されており、各種無限的には所定の水学パラーンが記録されている無限が所能を対する他の水学パラーンが記録されており、集めがで使を次げる他の知识がある。 記述されている無限的がで使を次げる他のはあり返し記述

されており、各原画像ごとに、それぞれ別級の異なる記 鉄領域に情報が記録されており、同一の光学パターンが 記録された短明損域の連載数が、少なくとも2つの異な る記録領域について互いに異なっているようにしたもの である。

10000

【発明の実験の形態】以下、本発明を図示する実施形態 に基いて説明する。

【0031】81、本発明の基本原理

図1は、一般的なホログラムの作成方法を示す原理域であり、原画像10を設定していまった。 あり、原画像10を認識20上に干砂綿として記録する方法が示される。ここでは、原理の使置上級時のとありXYZ二次元度原系を定義し、記録論20がXY平面上に置かれているものとす。光学的な「接き装る場合、実際の特性あらいはその実像や遺産を知識機1 窓の点ドから発せられた物体光이は、記録面20の全面 に向けて連行する。一方、記録面20には、参照光Rが 顕射されており、物体光Oと参照光Rとの干渉縞が記録 面20上に記録されることになる。

【0032】記録両20の位置に計算機ホログラムを作 成するには、原画像10、記録而20、参照光Rを、コ ンピュータ上にデータとしてそれぞれ定義し、記録面2 ①上の各位置における干沖波帳庫を消算すればよい。其 体的には、図2に示すように、原面像10をN個のサン プル光源P1, P2, P3, ..., P1, ..., PNの集合 として取り扱い 各サンプル光道からの物体光〇1.0 2. 03. ···. 01. ···. 0Nが、それぞれ溶算点の (x, y)へと進行するとともに、参照光Rが海算点Q (x, y)に向けて照射されたものとし、これらN本の 物体光O1~ONと参照光Rとの干渉によって生じる干 き波の演算点Q(x, y)の位置における振幅強度を求 める溶質を行えばよい、なお、ここでは、サンブル米湖 Pとして、物体光が球面波として伝達される点光源を用 いているが、線光源や微小な面光源をサンプル光源とし て用いてもかまわない。また、各サンプル光源Pは、必 ずしも自ら発光している必要はなく、何らかの照明光を 反射することにより物体光を発する性質をもっていれば よい、通常、原面後10は多数のポリゴンの集合体とし て定義され、個々のボリゴンごとに三次元空間上での向 きや反射率などが定義されるので、所定の照明環境を定 差1.てやれば 原面係10 Fの任意の占からの反射光と して、物体光を定義することができる。 【0033】一方、記録而20 Fには、必要な解像度に

1003分 "一方、定即回こり上には、か大くか場底が、 広かられたではないでは、気間を設定でありる頂面を行っている名間重な たりを表しています。 に、2000年にでは、一般の機能を作るが、 に、2000年にでは、「中の機能を作る。 に、2000年にでは、「中の機能を作る。 に、2000年にでは、「中の場合を作る。 第点のに、ターを下乗り、そ前を入り、 のと・手は、かずし、1000年にできるものではない。 のが、まかり本の様性があり、このは、1000年のよりには、 が、まかりままり、2000年のよりには、 のと・手は、かずし、1000年のよりに対しています。 のと・手は、かずし、1000年のよりに対しています。 のと・手は、かずし、1000年のよりに対しています。 のと・手は、かずし、1000年のよりに対しています。 のと、1000年のよりに対しています。 のと、1000年のよりに対しないます。 のと、1000年のよりに対しないます。 のと、1000年のよりに対しないます。 のと、1000年のよりに対しないます。 のと、1000

(0034) 起時、記録面でしたは、複数点の記憶形 肉 $(0.25 \mu m)$ に対した。 内 $(0.25 \mu m)$ に対した下砂線 $(0.25 \mu m)$ に対した の $(0.25 \mu m)$ に対した下砂線 $(0.25 \mu m)$ に対した 限 $(0.25 \mu m)$ に対した。 限 $(0.25 \mu m)$ に対した。 の $(0.25 \mu m)$ に 集積回路のマスクパターンを描画する用途などに広く利 用されており、電子線を高精度で走査する機能を有して いる。そこで、消算によって求めた干渉波の強度分布を 示す画像データを電子線措面装置に与えて電子線を走査 すれば、この強度分布に応じた干渉網パターンを描画す

ることができる. 【0035】ただ、一般的な電子線指面装置は、指面/ 非措面を制御することにより二値画像を描画する機能し か有していないので、通常は、消算によって求めた強度 分布を二値化して二値画像を作成し、この二値画像デー タを電子袋指面装置に与える手法が得られる。 すたわ ち、トポリカ海算により、記録面20トの各演算点Q (x, y)には、所定の指導強度値が定義されることに なるので、この振幅強度値に対して所定のしきい値 (た とえば、記録面20上に分布する全振幅強度値の平均 値)を設定し、このしきい値以上の強度値をもつ演算点 には面異信「1」を与え、このしたい信ま港の確信値を もつ溶質点には画素値「0」を与えるようにし、各溶質 点Q(x, y)を、「1」もしくは「0」の画素値をも つ西素D(x, y)に変換すれば、多数の西素D(x, y) の集合からなる二値画像が得られる。この二値画像 のデータを電子線描画装置に与えて描画を行えば、物理 的な「値面像として干渉絡を描面することができる。実 際には、この物理的に描面された干渉師に基づいて、た とえば原版となるエンボス版を作成し、このエンボス版 を用いたエンボス加工を行うことにより、表面に干渉縞 が凹凸構造として形成されたホログラムを量産すること ができる.

【0036】本発明は、もともと、マイクロ文字を含む 原面像を演算によりホログラムパターンとして記録する ための手法として開発されたものである。既に述べたよ うに、金券やクレジットカードなどの偽造防止手段とし て、マイクロ文字のような肉服で認識不能な能小な原画 像が記録されたホログラム記録媒体は非常に有効であ る。ただ、実用上は、金券やクレジットカードなどの偽 造防止用シールには、肉眼では認識不能なマイクロ文字 とともに、内眼で認識可能な通常の大きさの原画像も併 せて記録するようにし、肉根による直覆判断と、ルーペ や顕微鏡などによる直覆判断との双方が可能になるよう にするのが好ましい。

【0037】図3は、内眼で認識可能な通常の大きさの 原面像112、肉服では迅速不能なマイクロ文字からな る原画像12とを、計算機ホログラムの手法を用いて記 銭面20上に記録する方法を示す原理図である。この図 では、説明の便宜上、原画像11も原画像12もほぼ同 じ大きさに描かれているが、実際には、両原画像の大き さけかかり違っている。すかわち この何では 原画像 11は、たとえば高さ10mmほどの単純な円錐形の寸 体像であり、肉服によって十分に認識可能な立体像とな っている。これに対して原面像12は、「ABC」なる

3文字から機成される平面像(もちろん) 原みをもった 立体像を用いてもかまわない) であり、いずれも高さが 200 mm程度のマイクロ文字になっている。一般に、 最大寸法が300μm以下のマイクロ文字は、肉服によ って認識することができず、原画像12を構成する文字 は、肉眼では文字として認識することはできない。

【0038】このように、内眼観察可能な原画像11と 肉配置窓不像な原画像12との双方を記録面20上にホ ログラムパターンとして記録しておけば、再生時には、 これら両原画像が三次元画像として再生されることにな る(原画像12自体は平面的を文字であるが 三次元等 間上に配置された文字として再生される)、したがっ て、このような記録面20 hのホログラムパターンを物 理的な記録媒体上に形成し、クレジットカードなどの偽 造防止シールとして利用すれば、通常は、原面像11を 肉眼で観察することにより簡便な真贋判定を行うことが でき、必要に応じて、ルーベや期間論を用いて原面像1 2を観察することにより、より正確な真贋判定を行うこ とができる。

【0039】前述のように、実際に計算機ホログラムを 作成する演算を行うには、原画像上に多数のサンプル光 源を定義する必要があるが、このサンプル光源の数が増 えれば増えるほど、海質負担は暴稽的に増大し、海質結 果として得られるデータの容量も膨大なものになる。し かしながら、マイクロ文字からなる原画像12を記録す るためには、それなりの高い密度でサンブル光源を定義 しなければ、十分を解像度をもった再生像を得ることが できない。本帝明の基本的発想は、個々の原面像ごと に、定義すべきサンプル光源の空間的密度を異ならせる ようにし、高い解像度をもって記録する必要がある原面 像12については、高密度でサンプル光源を定義し、高 い解像度をもって記録する必要のない原画像11につい ては、低密度でサンブル光源を定義する、という考え方 にある。たとえば、図3の例では、原画像11上には、 サンプル光源P11-1, P11-2, P11-3なる 3つのサンプル光源が定義されている状態が示されてい る (もちろん、実際には、円錐形状の原面像11を記録 するためには、より多数のサンプル光源が必要であ る)。これに対して、原画像12上には、より高い空間 的密度で、サンプル光源P12-1, P12-2, が定義されている状態が示されている。前述したよう た 原画像 1 1 は 高さ 1 0 mm 程度の円錐形であるの で、そのような立体関形の肉眼認識に必要な解像度でサ

で、ルーベなどの拡大手段を用いて観察したときに、微 細な影は情報が認識可能になるようか高い解像度でサン 【0040】本発明に係る計算機ホログラムの作成方法 の基本的な手順自体は、従来の計算機ホログラムの作成

アル光源を定義する必要がある。

ンプル光源を定義すれば十分であるのに対し、原画像1

2は、最大寸法200 mm程度のマイクロ文字であるの

方法の手法とほとんど同じである。すなわち、図3に示 す例において、複数の原画像11、12を示すデータが 作成され、各原画像11,12上に多数のサンアル光源 が定義され、記録面20が定義され、この記録面20上 に多数の演算点Q(x,y)が定義され、記録面20に 対して照射する参照光Rが定義される。そして、個々の 演算点Q(x,y)について、各サンアル光源から発せ られた物体光と参照光尺とによって形成される干渉波の 強度を消算により求め、求めた強度分布からなる干沸額 が記録面20上に形成されることになる。ただ、本発明 では 複数の原面像11.12トにサンブル光道を定義 する際に、その空間的密度を異ならせるようにするのが 特徴である。ここでは、2つの原面像11、12を用い た例が示されているが、3つ以上の原画像を用いた場合 も同様である。要するに、本発明では、複数K個の原画 像を1枚の記録面20に記録する際に、少なくとも2つ の暴なる原面像上に定義されるサンプル光源の空間的後

度が、互いに異なるような設定を行えばよい。 【0041】ホログラムの基本原理は、「原画像上の任 意の1点の情報を、記録面上のすべての部分に記録す る」という点にあり、このような基本原理に基いて原画 像上の情報を記録することにより、再生時に三次元像が 得られることになる。したがって、図3に示す例の場 合、たとえば、原画像11上に点光道として定義された サンブル光源P11-1の情報は、記録面20上のすべ ての演算点に干渉波の強度として記録され、同様に、原 画像12トに占光減として定義されたサンブル光瀬P1 2-1の情報も、記録面20トのすべての適覧点に干渉 波の強度として記録されることになる。しかしながら、 計算機ホログラムの手法を採る場合には、必ずしも上述 の基本原理どおりの記録方法には拘束されない。種々の 演算条件を設定することにより、上述の基本原理からは 若干外れた方法で、原面側の記録を行うことも可能であ

る. 【0042】たとえば、図4に示すように、記録面20 を上部領域 a 1 と下部領域 a 2 とに分割し、上部領域 a 1には、原画像11に関する情報のみを記録し、下部領 域α2には、原画像12に関する情報のみを記録する。 ということも可能である。具体的には、上部領域α1内 の演算点についての干渉波の強度演算を行う際には、原 画像11上のサンアル光源からの物体光のみを考慮した 溜筐を行い 下部領域α2内の溜筐占についての干渉波 の発度消算を行う際には、原画像12トのサンブル主流 からの物体光のみを考慮した消算を行えばよい。 【0043】このように、「原画像上の任意の1点の情 報を、記録面上のすべての部分に記録する」というホロ グラムの基本原理から複雑するような記録方法を採る と、記録面20上に得られたホログラムパターンから は、完全な三次元再生像は得られなくなる。具体的に は、観察時の視野角が狭くなり、上方からの急角度ある

いは下方からの意角度から記憶面20を観察した場合 に、2つの原画鑑11、12が正しく再生されなくな る。しかしながら、偽造防止などの用途に用いるホログ ラム記録媒体を作成する目的であれば、常に完全な三次 元再生機が得られる必要はないので、実用上は大きな問 側は年とかり、

【0044】図4に示す例のように、記録而20を複数 の領域α1、α2に分割し、上部領域α1には第1の原 画像11の情報のみを記録し、下部領域α2には第2の 原画像12の情報のみを記録する、という手法を採れ げ 溶質質相を大幅に軽減させることができる。 すかわ ち、 ト部領域α 1 内の溶質点についての溶質では 原面 係12 Fのサンプル光源からの物体光の考慮は不要にな り、下部領域α2内の消算点についての消算では、原面 億11上のサンブル光源からの物体光の考慮は不要にな る。しかも、本発明の場合、原画像11上のサンプル光 漢の空間的密度と 原面像12トのサンブル米瀬の空間 的密度が異なっているため、図4に示す例のように、各 原画像ごとに別様の領域に記録を行うようにすれば、サ ンプル光源を画一的に定義した淡算が可能になり、この 点においても、演算負担の軽減が図れる。たとえば、図 3に示す例のように領域分割を行わないと、任意の演算 点Q(x, v)についての滞算を行う際に、サンプル光 瀬を画一的に定義することはできないが、図4に示す例 のように領域分割を行えば、上部領域α1内の演算点に ついての演算を行う際には置一的なビッチβ1でサンプ ル主演を定義し、下部領域α2内の溶質点についての溶 塩を行う際には面一的なピッチβ2でサンプル光源を定 義し、というような取り扱いが可能になる。 【0045】結局、本発明を利用して、複数K個の原面

(0045) 基準、条押を利用して、複数を展の加重 産を記録に上記等を基格、実用した、複数を展の加重 の問題に分類し、属をの関係におと適りの展代のうめ。 いが放けいの原性が変更された影響かの原産がこかっては、第2巻 の原理が必要が高速調を行うました。 の原理がが複数が、新と着日の様だが定めたそ 小型の高速が必要が高速が高を行うようにし、新と等日 の原理がが複数が、新と着日の様だが定点された影響の (等い場合、上層関係の1には実施された影響の 様の2には新生が必要された。 下部様 地々2には新生が必要された。 第2巻1の原理は10年間が20世末れたという。下部様 地々2には新生が必要され、第3巻1の原理は12の

【0046】82. より具体的な実施形態

級いて、本発明をより其体的な実施を担こ案とで認明 最 1 10 と、図5 の)に示すように、再像平面 1 2 0 上 に実表された9 個の原面後 1 2 1 1 2 0 上 に変表された9 個の原面後 1 2 1 1 2 0 上 に受験された9 個の原面後 1 2 1 でして、原 画像 1 1 0 は、胸診の例の原面像 1 1 と同様に、高さ 1 の m和税度の関連設調可能でな体制度とあり、原面像 1 21-129は、耐恋の所の原業12と同様に、高さ が200μ和程度の内製設施不能なマイクロ文字からな る平面自復であるものとする。そして、図6に示すよう に、XY平面上に記録面20を記重し (X報金部版に乗 直方向)、その後く「図の左方向」に原電後112年 置し、更にその核ケに原原後121~129分階域され で簡単細120を原著する。

【0047】図7は、これらの原画像の配置を、記録画 20側から見た正面図である。円錐形の原画像110 は、画像平面120の手前に配置されており、画像平面 120上に形成されたマイクロ文字からなる原画像12 1~129は、デザイン的には、いわば背景としての終 徐を果たしている。これらの原面像を記録面20 トに記 **減した後、これを再生した場合にも、図7と同様の状態** で各原画像が観察されることになる。もちろん、観察さ れる再生像はホログラム再生像であり、三次元空間上で の単行さをもった個ということになり、都実する角度に よって、原画像110と背景を構成する原画像121~ 129との位置関係は変化することになる。また、図5 や図7では、説明の便宜上、原画像121~129を、 認識可能な文字列として示しているが、実際には、これ らの文字は肉眼では認識不能なマイクロ文字であり、肉 服で観察した場合には、ストライプ状の模様として翻案

されるだけである。 【0048】さて、結局、ここに示す実施形態の場合、 合計10組の原画像110.121~129を記録面2 0 トに記録することになる。そのため、図8に示すよう に、記録而2.0 Fに1.0個の領域α1~α1.0を定義 し、これらの領域にそれぞれ属性1~10のうちのいず れかの属性を定義する。なお、図8における領域α0 (10個の領域α1~α10の外に位置する領域)は、 干渉縞を記録する必要のない領域であり、この領域α0 については毎尾件が定義される。屋件1~10は、それ ぞれ原画像121~129、110を示すパラメータで あり、属性1が定義された領域α1には原画像121が 記録され、属性2が定義された領域α2には原画像12 2が記録され、……、属性9が定義された領域α9には 原画像129が記録され、更に、屋件10が定義された 領域α10には原画像110が記録されることになる。 なお、属性5が定義された領域α5は、この例では、領 域α10の陰に隠れてしまうために実際には存在しない

部域となっている。 (20049) 本祭明に係る計算費中ログラムの作家方法 では、図7に示すように、10層の原画像110、12 1~129を定義し、図8に示すように、設時直20上 に10層の記録解21~2010を発見した。 続い て、各原順上にそれぞれ形定の2階的活意でき扱のサンフル光接を実施する。このと、配面集110は19年 で記録可能な大きるの原画であるため、低い確定す アンル光接を実施。原画像1250との、低い確定す アンル光接を実施。原画像1271と29は10層で高 議予権な大ききの原業化さらなか、高い省後でサンプ 小光雅を定義するとといちる。次に、記録型のとは対して所定の参照状化を定義し、記録型の 20 上午多年の京都 点を実養する。そして、各額資点について、それぞれ原 商権から発せられる特殊光を振足との下帝が強強をよ める顧客を行う。ただし、各額資点についての領策を行う 方能には、当該別達が解する傾から現性によって 示された顕確集上のサンアが大調からの物味光のかき者 ほした演客を行うまたする。

【0050】たとえば、国際は1月の原理点について は、国際1としてできたしる原稿は2、レラヤナアル 北部からの物体がからそう意した情景や実行され、現代 の10今の原稿といいては、最終したとって示され る日命の原稿といいては、最終したとって示され る日命を110をからかっていては、最終したとっている の成策点に関しては、高い地ででは異されたがあっかり の成策点に関しては、高い地ででは異されたがあっかり ルールのののでは、日本の地では異されたがあった。 ルールののでは、日本の地では異されたがあった。 ルールのでは、日本の地では異されたがあった。 の地の流流に関しては、新い地ででは異されたがあった。 ルールのでは、日本の地では異されたがあった。 の地の流流に関しては、新い地では異されたがあった。 に上ができる。なお、頻繁のについては、千砂地池板 の機器自体が行わなない。

【0051】かくして、各領域 $\alpha1\sim\alpha10$ には、それ ぞれ所定の干浄誌パターンが求まることになる。なお、 このように、記録面20上に各領域α1~α10を定義 して、1つの領域には1つの原画像に関する情報のみを 記録するようにして形成された計算機ホログラムは、8 1でも述べたとおり、鮮密な意味では、本来のホログラ ムにはなっていない。すなわち、ホログラムの基本原理 は、「原画像上の任意の1点の情報を、記録面上のすべ ての部分に記録する」という点にあり、上述のように、 個々の領域ごとに特定の原画像の情報のみを記録する方 法を採って作成されたホログラムでは、本来の三次元再 牛便を得ることができなくなる。 具体的には、 観察時の 视野角が狭くなり、記録面20を斜め方向から観察した ような場合に、正しい再生像が得られなくなる。しかし ながら、前述したように、クレジットカードや金券の偽 造防止マークとしての機能は十分に果たすことができる ため、実用上は大きな支職は生じない。

[0052] なか、図を2回7とを対比すればかかる。 に、設施報20上に業金れた金幣の1~2010の 配置3上が野球は、図7に示すを展開を12~1~12 の、110の企置3上が野球に近視7といる。このよう に、実用上は、設備20上に変者するを繋が加速30 影響が高か上が野球に近後7をせるように変者するが 影響が高か上が野球に近後7をせるように変者するが 経が、たたは単年代、各世議9を2回9から位置9 経が、長かの運搬かが開始が立位置9階に円限に変数さ たるようにするためである。無機程とつている機能の のには、供も子器材がターンは記憶をたいないかめ、 の際のこの音楽を発力が正さが表現を 100531ところで、上述の呼では、「ABC」立名 グデヤ等1つの高度として展え、間でによっ荷では、 合計10個の原稿後110、121~1294年立ち。 台北の個の原稿として展え、一次デリス学をそれぞれ、 とは、恋歌炉を裏でもあり、1次デリス学をそれぞれ、 のの原稿をして展えることもできる。しか単の文学等1かの原稿をして展えることもできる。とも近日のよりでありまります。 ボールでは、アルビールの原稿をして展える。 ボールでは、アルビールの原稿をして展える。 第一般であります。 第一般であります。 第一般であります。 本の原稿を131、132、133分間まされ 上に、3つの原稿稿 31、132、133分間まされ たまる。

Fit: 3つの原画像131、132、133が開意され ているものとして取り扱うことができる。 【0054】図10は、この図9に対応した領域定義の 一例を示すものであり、記録面20上には、5つの領域 α 1 ~ α 5 が定義されている (他に無属性の領域 α 0 が 存在する)。領域α1には属性1が与えられており、第 1の原面像131の情報が記録されることになる。ま た、領域α2およびα3には属性2が与えられており、 第2の原画像132の情報が記録され、領域α4には属 性3が与えられており、第3の原画第133の情報が記 録され、領域α5には属性4が与えられており、第4の 原面像110の情報が記録される。この図10に示す領 域定義により得られたホログラムは、図8に示す領域定 義により得られたホログラムより、水平方向(X軸方 向〉に関する視野角が広がるというメリットを有してい る。たとえば、図10の領域α1には、図9に示す原画 像131. すなわち、水平方向に並んだ3個の「AB C : なる文字列の情報が記録されているため、図の右も しくは左方向に傾斜した方向から観察した場合でも、本 来の三次元再生儀が得られるようになる。しかしなが ら、このα1内のすべての演算点に関する演算は、原画 係131トのすべてのサンプル光源からの物体光を考慮 1.た溶質になるため、溶質量担は大きくならざるを得な

い。 (10055] このように、本売別において、全配独特徴 物のうち、どの部分を「1つの原業後」として取り扱う いがは、任意に設定さるととができる事項でするも、したが って、たとえば、人間の認めらなる原理像のうち、契め 一般の部分を第2の原理後として高い確認でサンプルも運 を実施し、その能の部分を第2の原理後として低い達成 でサンフルが最を実育さる。いいことも可能であり (10056) 33、機能力とがサンフルを認め具体的定 (10056) 33、機能力とがサンフルを認め具体的定

業方法 上述した実施利能では、図8あるいは図10に示すよう に、記録図20を接換の頭板に分割し、個々の頭板には に選りの個性のうちのいずはか1つの個性もしくは無属 性を世裏は、消水毎日(本1一へ)の配分が実施力 た前娘内の演算点については、第水番目の座画像のサン アル光波から発せられた物形式のみを考慮した干渉波の 権権策算を行ったも、ここでは、②影響図201年 「電影響図201年」の影響図201年 【0058】たとえば、図11に示すように、XY平面 上に記録面20を定義し(X軸は紙面に垂直な方向)、 その後方(図の左方向)に配置された原画像10の情報 を、この記録間20 Fに記録することを表える。この場 会、原画像10上に定義された第1番目のサンプル光源 Piが点光測であるとすれば、本来、このサンプル光測 Piから発せられた物体光は球面波となり、記録面20 の全面に到達するはずである。しかしながら、ここで、 このサンブル光源Piから発せられた物体光のY軸方向 の広がり角を、図11に示すように、記録面20に下し た季線(乙軸に平行)を中心として角のyとなるように 制限したとすると、サンブル光源Piからの物体光は、 記録面20上の幅Lyの部分にしか到達しなくなる。同 様に、この物体光のX軽方向の広がり角を角のxに制限 すれば、結局、図12に示すように、サンプル米源Pi からの物体光は、記録面20上における単位領域Uiの 部分にしか到達しなくなる。この場合、単位領域Ui は、図にハッチングを施して示すように、X軸方向の長 さがLx、Y軸方向の長さがLyの矩形領域になる。 【0059】このように、記録而20をXY平面上に配 流し、点光源として定義された各サンプル光源からZ射 方向に向けて発せられる物体光について、X軸方向の広 がり角 θ xとY軸方向の広がり角 θ yとを定義した制限 を行うようにすれば、個々の点光源から発せられる物体 米が到達する領域として、X軸方向の長さがLx、Y軸 方向の長さがLyの矩形領域が定義されることになる。 したがって、原画像10上に定義された全N個のサンプ ル光源からの物体光について、全く同様に広がり角の制 関を行えば、訪局、原面像10の情報は、記録所20ト に定義された全N個の矩形領域(部分的に重なり合って いる) の集合からなる特定の領域内にのみ記録されるこ とになる。このように、原画像上の各サンプル光源から 発せられる物体光についての広がり角の制限条件を設定 すれば、記録面20上の領域は一義的に定義されること になる.

【0060】本発明を実施する上で定義する必要がある もうひとつの事項は、サンアル光源の位置である、サン アル光湖は、点光景、観光温、画光器のいすれてもかま かないが、ここでは点光顔を用いた実施影響のみを達べ ておく、すべてのサンプル光源を走流器とすれば、原識 限上の位置の特報をよ決めてやれば、サンアル光源の定 気は完了する (物件光の機度は、当該サンアル光源の虚 における原理像の頻繁や受着中をどによって定まう。 ここでは、最いに学行を腹膜の関節を特別して、サン アルギ油の治療を発酵を発生を実施影響が述る。

(2006) 1) 42、原産制10とXY平衡上に位する 北部間200米。別 91に示する上に関すされている状 豚は31パ、原産制 10 と原発は20 との次方を関係 を必要性が、いずれらXZ平断に平存で働きるようと を収集的が、いずれらXZ平断に平存で働きるようと 成したのをした。例 31 には下が開始を14 と れた意数の限率制の5をの対。当はの場所能を14 に の 面質10 70元を第一条 3 を引の開始を15 によって 切削するととにより、例のように、第1 第10の開始は 51 によって切削するととにより、例のように、第1 第10の開始は 15 に表するとにより、例のように、第1 第10の開始は 15 によってで開することにより、例のように、第1 第10の開始はよりが完成される。こででは、20種目 20 回 にか成されるで開始よりを、実施は12 に対応される。こでは、表面目 20 回 にか成されるで開始より、実施と15 に表面目 20 回 ここの関係はし、上にか定め開発と15 に表面目 20 回 ここの関係はし、上にか定め関係と15 に表面を15 を表のサンプ

ル光源 (点光源)を定義すればよい。 【0062】図14は、このようにして原画像10の表 面上に多数のサンプル光源を完善する様子を示す側面図 である。団元の例では、全部でJ枚の切断面S1~SJ (いずれもXZ平面に平行)が定義されており、隣接す る各切断面はいずれも所定間隔Dを保って配置されてい る。このようにJ枚の切断面S1~SJを定義すれば、 原面像10個には 所定開票Dを保って影響されたJ本 の切断線L1~LJが定義され、記録面20側には、所 空間隔Dを保って配置されたJ木の交線M1~MJ(い ずれも紙面に垂直)が定義される。そこで、各切断線し 1~LJのそれぞれの上に、所定問題d(直線距離でも よいし、切断線に沿った距離でもよい)で並んだサンプ ル光源を定義すれば、原画像10の表面上に規則的に多 数のサンブル光源を定義することができる。図14に示 す例では、第1番目の切断線Lj上に、サンブル光源P J1、PJ2、PJ3、…が定義されている状態が示さ れている。これらサンプル光源PJ1、PJ2、PJ 3. …のY座標値は、記録前20個の第1番目の空線M jのY序標値に一致する。また、切断線しjから所定間 隔Dだけ下がった位置には、第(j+1)番目の切断面 S (j+1)によって形成された第 (j+1)番目の切 断線L (j+1) が定義され、この切断線L (j+1) トにも所定問題はで多数のサンブル来源(図示省略)が 定義され、これらのサンブル光源のY座標値は、記録面 20側の第(j+1)番目の交線M(j+1)のY库標 値に一致する。

【0063】本春明の特徴は サンブル光源の空間的密 度を各原画像ごとに変える点にあるが、上述のように切 断面を利用してサンブル光源を定義すれば、切断面の配 面描稿Dもしくは切断線上でのサンブル光源の配置間隔 dを変えることにより、サンブル光源の空間的密度を変 えることができる。もっとも、切断面の配置間隔Dは、 サンプル光源の縁方向密度を決定する要因となり、切断 線上でのサンブル光源の配置間隔dは、サンブル光源の 様方向密度を決定する要因となるので、実用上は、両者 が連動して変わるようにするのが好ましい(さもない > 再生像の縦方面の解像度と横方面の解像度とが振端 に思たるようなケースが生じてしまう)。そこで、水実 無形態では、常に、d=D/2となるような設定を行う ようにし、切断面の配置間隔Dを決めれば、切断線上で のサンプル光源の配置間隔dが自動的に決まるようにし ている.

【0064】このように、断定間覆Dを保ちながら互い に平行になるように配置された複数の切断面を定義し、 原画像10の表面を各切断固によって切断することによ り得られる切断線上に所定間隔dで並んだサンプル光源 を定義するようにすれば、原画像10上に規則的に配置 された多数のサンアル光源を容易に定義することができ る。しかも、原画像ごとに切断雨の間幕Dを変えること によりサンプル光源の空間的密度を変えることができ る。切断面の配置間隔Dの実用的な数値としては、肉肥 認識可能か原面像については Dを30 um以上(たと えば、D=80um) に設定すれば十分であり (30u m未満に設定すると、必要以上の解倒度を与えることに なり、無駄な濾算を行うことになる)、肉眼認識不能な 原画像 (たとえば、高さ100μm、幅50μmのマイ クロ文字) については、Dを30μm未満 (たとえば、 $D=20\mu m$) に設定すればよい (30 μm 以上に設定 すると、マイクロ文字などが十分な解像度で表現された くなる)。また、切断線上でのサンアル光源の配置開答 dは、上述したように、たとえば、d=D/2となるよ うな設定を行っておけばよい。

【0065】熱で、原14年示すから、機力の膨胀 部屋門に支援があるもマンケルが発生され、機 のヴンカ大量から見せられる特殊之間が実生は外が立たがり、 予が機能を選び、上脚部 20上の参照が上にがなっ 干持機能変数を行う場体が文別を懸むを設ける。 80 の総定が起き不可解的できる。このがでは、第(」)番目の増加が、(」)はとるは関係上で進をした が表する材料がフル大型ド (」ー))は、第1番目 のでは、第(」ー)となるの解除上で進をとれる第1かり フル大型ドリートによるが無とは変まなが、単一の大型ドリートによるで 第10年のマルートによるで無とは変まながありません。 第2日によるで無とは変まながあります。 第2日によるで無とは変まながあります。 第2日によるで無とは変まながあります。 第2日によるで無とは変まながあります。 第2日によるで無として表するがあり、か、影響のとは、第(」 して示されている。か、影響のとは、第(」 1)番目の切断面S(j-1)との交線M(j-1)、 第J番目の切断面Sjとの交線MJ、第(j+1)番目の切断面S(j+1)との交線M(j+1)が、それぞれ黒丸(いずれるは関に垂直方向に伸びる線になる)で示されている。

【0066】ここで、各交線M (j-1), Mj, M (j+1)について、Y軸方向にそれぞれ極Lyをもた せることにより、短冊領域T (j-1), Tj, T (j +1)を定義する。各知冊領域は、各交線を中心線とし て、Y動方向の幅がLy、X動方向の幅が記録面20の 機幅となるようを横方向 (X動方向) に細長い矩形にな る。なお、図15では、説明の停宜上、各短冊領域を記 級而20の右側に示しているが、実際には、各知冊領域 は記録面20上に定義される矩形領域になる。ここで、 各短冊領域の幅Lyを切断面の間隔Dに等しく設定すれ ば、図示のとおり、記録面20は多数の短書領域によっ て隙間かく埋め尽くされることになる。そこで、各サン プル光源から発せられた物体光のY軸方向の広がり角の yを、物体光の照射領域が1つの短冊領域内に納まるよ うに設定すれば、たとえば、図示の例では、サンアル光 源P(j-1) iからの物体光は、短冊領域T(j- 内にのみ到達することになり、サンブル光源Pji からの物体光は、短冊領域下1内にのみ到達することに なり、サンプル光源P(j+1)jからの物体光は、短 冊領域T(j+1)内にのみ到達することになる。

【0067】図16は 原面像10上に定義されたサン プル光源Piiと記録而20トに定義された短冊領域T 1との関係を示す斜拠別である。ここで、サンアル光源 P.j.iは、第1番目の切断面S.jによって原画像10を 切断することによって定義される第3番目の切断線し」 上に所定間隔dで配置された多数のサンプル光源のうち の第1番目のサンブル光源である。また、短冊領域Tj は、第1番目の切断而Siと記録而20との交線Miに Y軸方向の幅Ly (Ly=D)をもたせることにより定 義された矩形領域 (図にハッチングを施した領域) であ る。ここで、上述したように、サンプル光源PJiから 発せられる物体光のY軸方向の広がり角を所定の角度θ yに制限すれば、この物体米は、短冊領域Ti内にのみ 到達することになる。図16には示されていないが、切 所線しj上には、この他にも多数のサンプル光源が定義 されることになるが、切断線し」上に定義されたすべて のサンプル学派から発せられる物体変が、無限領域下i 内にのみ到達する。という条件設定を行えば、干渉波の **箱度海貨の負担は大幅に軽減されることになる。すなわ** ち、第j番目の短冊領域Tj内の演算点については、第 j番目の切断線Lj上に定義されたサンブル光源からの 物体光のみを老癖した消費を行えば足りることになる。 【0068】このように、物体光の広がり角を制限した 消算を行うと、記録面20上に得られる干渉絡パターン は本来のホログラムパターンにはならず、再生時には正 レレコ次派等性機が得られなぐる。たとえば、図1 と、図16に示す他のように、Y地当方のよかり合う。 を閲覧して本ログラムを作成した場合、このような市の プラムから得られる存在後は、X単方の(仮方の) に関しては十分を立場を提び得られるなが、Y地方の(仮方の) 原則、では十分を立場を提び得られるなり、終した今へ 縁かり下からを観撃した場合に、正しい考生進が得られなくの。 ました。そのでは、一般が完成 またからなどの用途に利用するのであれば、一般が完成 家方からを展生したというを見かったがして、一般が完成 家方からを展生したというを見からませい。 第十条が得られれば十分であり、人とを問題は生じな いる

順面に応じた複数の関音機能で1、 T.2、 … 、 T.3 、 … 、 TJを実施、 各場無機的ための対象点を変数 し (たとえば、 X軸方向のビッチの. 6 μm、 Y軸方向 のビッチの. 25 μmでマトリックス状に配置された演 素を立た接着されよい。 第3 連号の処理機能で100 演算点こいて干砂器の強度減算を行う禁には、これに 対応する第3 連目の影解は、1上に配置されたサンアル 光源からの機能大力のその着と大きアントと

【0070】以上、物体光のY軸方向についての広がり 角のvを制限する方法について述べたが、実用上は、図 12に示すように、X軸方向についての広がり角 8xに ついても制限を行い、1つのサンブル光源P1からの物 体光が、縦Ly、横Lxの寸法をもった単位領域Ui内 にのみ到達するような設定を行うのが好ましい。図17 は、このような器官、すなわち、X動方向広がり角とY 輪方向広がり角との双方を制限した場合の物体光の様子 を示す上面図である。原画像10を第3番目の切断面S jによって切断して得られた切断線し,j上には、図示の ように、所定問題よで多数のサンプル米湖が定義され る。ここで、物体光のX動方向広がり角を角度 θ x に制 関すれば、第1番目のサンブル光道Pjiからの物体光 は、記録面20上の単位領域Uji内にのみ到達し、第 (i+3) 番目のサンブル光源Pj(i+3) からの物 体実は 記録面20上の単位領域Ui(i+3)内にの み到達することになる。図17には示されていないが、 同様に、第(i+1)番目のサンプル光源Pj(i+ 1)からの物体光は、記録面20上の単位領域Uj(i

【0071】図18は、図17における記録面20を原 画像10側から見た正面図である。ここで、交線Mj上 に位置する単位領域Uii, Ui(i+3)は、図17 に示すように、切断線Lilのサンプル米源Pii.P j (i+3)からの物体光が到達する単位領域であり、 交線M(j+1)上に位置する単位領域U(j+1) i, U (j+1) (i+3) は、所定間隔Dだけ下方に 位置する切断線L(i+1)トのサンプル主導P(i+ i P (i+1) (i+3)からの物体米が到達す る単位領域である。もちろん、記録面20上には、図1 8に示されていない多数の単位領域が定義されることに なり、これらの各単位領域は部分的に重なり合っている ことになる。そして、記録面20上の特定の単位領域 は、原面像10トの特定のサンプル米源に対応すること になる。たとえば、記録面20上の単位領域Ujiは、 原画像10上の特定のサンプル光源Pjiに対応してい

6. (100721このように、X鞋方向広がり角とY鞋方向 広がり角との双方を制限した場合へ清算は、次のように して行うことができる。守なわち、記録面20上のある 17つの清算なに関する下途のか無度を20 当該清算点を含むいくつかの単位頭点を認識し、これら 単位関係に対応するサンフル大振からの物体光のみを考 成した一字検が列始業を多を分 ばり、

集のでするから地域を開発があった。 第2 してきない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。ことできない。 国際部分をようれた場合。、日本のエディナラで地域が自然 期間は、10 したには、一体のサップ・カルボルので成分である。 上がら、10 かかり、10 かり、10 かり

「日の741日16に示すように、Y戦力向の広がり負 のみを制限した場合と、図18に示すように、X戦力向 のみを制限した場合と、図18に示すように、X戦力向 にかり角とY戦力向広がり身との変大を制限した場合 と、2比較するし、前者では、短書研修で19から登録さ は、初数後し、カヤベスのサンアル・迷惑が情報が正 れるのに対し、接者では、部分的に重常している個々の 単位回線に、それでれ1つカヤンアルド源の情報の される点が遅なっている。ただ、後後の場合と、同一の 交難上生差人だ複数の単位側域から構成される組長い損 域を無難側を建したというは、(欠を又は、突旋の) 上に多んだる機の単位機能切り1、Uj2、…、Uj …、Uj3から構成される情域を短點開催で1シ世中 よことにすれば、)多数の短距側板を7数約向に配置す ることにより構成されているという点で、前名の場合と 同じ機能を考することにする。

【0075】以上述べた例は、短冊領域のY軸方向の幅

Ly (もしくは、単位領域のY軸方向の橋)を、切断面 の問題Dに答しく設定した例であり このようた設定を 行えば、記録面2.0は、多数の短冊領域をY軸方向に配 置することにより埋め尽くされることになる。しかしな がら、短冊領域の幅Lyを切断面の間隔Dよりも小さく 設定することも可能である。この場合、記録面20上に は、短冊領域が定義されていない空隙領域が形成される ことになる。図19は、図15に示す広がり角のvを上 り小さく設定した場合の物体光の到達状態を示す側面図 である。図19においても、図15に示す例と同様に、 記録画20上に短冊領域T (j-1), Tj, T (j+ 1)が定義されており、これら短冊領域内の演算点につ いては、それぞれ所定の干渉波の強度値が演算されるこ とになる。しかしながら、各類肝領域の幅Lvは、切断 面の間隔Dよりも小さく設定されているので(図示の例 の場合は、Ly=D/4)、各短冊領域の間に空隙領域 が形成されてしまっている。このように、記録面20上 に生じた空跡振城には、展画像10トのいずれのサンプ ル米液からも物体光が到達しないので、当然、干浄波の 強度値が得られない。そこで、このように、記録面20 上に空隙領域が生じる場合には、この空隙領域について は、隣接する短冊領域に関する干渉波の強度演算の結果 を被写して利用するようにすればよい。

【0076】図20は、空跡領域に対して短冊領域の海 算結果を推写する原理を説明するための記録面20の平 面図である。図にハッチングを施して示した領域が、短 ■領域T (j-1), Tj, T (j+1) であり、これ らの間に存在する破線の領域は空隙領域である。干渉波 の強度値は、各短層領域内に分布する演算点についての み求まっており、空聴領域については、何ら溶算結果は 得られていない。そこで、図20において、たとえば、 短冊領域T (j-1)の内部について得られた演算結果 を、3つの空障領域φ(j-1)の1,φ(j-1)の 4 (1-1)の3に複写し、短冊領域Tiの内部に ついて得られた溶質結果を、3つの空輸開減 6 1 の 1 、 ようの2。ようの3に複写し、短冊領域T(j+1)の (j+1) Ø1, ø (j+1) Ø2, ø (j+1) Ø3 に独写すれば、記録而20の全面について、干渉療物度 の演算結果が求まることになる。

【0077】このような複写を行えば、図20における

クループG (J-1), GJ, G (J+1) の各価域 は、19才は、同一つ下海が出場されている短層環境 をつう接触は高り及日間でなる場合ということに なる。もちん、このようを数を行って物を含れた。 ログタムは、未命のログタムにはなるべかが、再生 場には木来の三次元再生側は得られなくなるが、空機 域がに関うる機能が全く不要になるか。 全体的な直接 は関セス核に展現さるメリットが得らは、具体的に は、たとよば、見冊間域が下まれた。

【0078】本挙明の特徴は 原面像ごとにサンブル氷 道の空間的密度を異ならせる。という古にある。そ1。 て、サンブル光源の空間的密度は、切断面の間隔Dによ り測筋できることは、既に述べたとおりである。したが って、上述した空隙領域への複写を行う手法を採る場合 には、切断面の間隔Dは、複写の繰り返し数を左右する パラメータになる。 たとえば、関19の例では、初新図 が開稿Dで配置されていたが、この開稿Dを2倍の開稿 DD (DD=2D) にしたとすると、図21に示すよう な結果が得られる。すなわち、短冊領域TjやT(j+ 1) の幅Lyに変わりはないものの、空隙領域が広がる ことになるので、空歌領域に短冊領域内の干渉絡の内容 を複写する場合、繰り返し数がそれだけ増加することに なる。具体的には、図22に示すように、短冊領域丁j の内部について得られた演算結果を、7つの空隙領域も jの1~øjの7に複写する必要が生じる。その結果、 図2.2におけるグループGiの網域は、同一の干渉舗が 記録されている短冊領域を8つ連続的に繰り返し配置し てなる領域ということになる。

[0079] 54、米県川に成ら市ログラム辺域構成 たませき、本棚に成る計算機市のグラル市成大法と いくつかの実施料像にかって述べてきた。ここでは、こ ための方法によって映えらものヤクラ上型機関かの特 他といて述べておく、なお、外間をはこおける「中の フタム型機能力、は、コンピュータを用いる実際によって記録返りした状態を持ちますのである。 、何らかの前が開放した回覚したの形でなるであ し、たとえば、電子機関解度準度削水下手機がウェン を開けた記載。この原理・用いて有機がフェンルを との解析には実施をとなく機能してなる機体、などそ合 けらのである。

【0080〕本学別に終る九ロララム送場能か多本的 な存職は、複数の無限能が延結されてかり、各級機能 とし、それぞれ関係力度なら記録的な価格が配置され ており、値々の記録的域は、返過対象となる解解性 に収露された姿勢のアンガモ素から会もない情報を の情報が起きれており、かつ、かなくともこのの別な の情報が起きれており、かつ、かなくともこのの別な のでは、という点にある。たとは、図8に示する鍵 回20と比較されて評価がマーと等が強い重要となっている。という点にある。たとは、図8に示する数 たホログラム記録媒体の場合 会計10個の原面像12 1~129.110が記録されており、これらの原画像 は、それぞれ期間の記録領域 α 1 \sim α 10に、多数のサ ンプル光道から発せられた物体光の情報として記録され ており、しかも原画像110上のサンプル光源の空間的 密度と、原画像121~129上のサンブル光源の空間 的密度とは異なっていることになる。より具体的には、 原画像110は内配で認識可能な画像であるのに対し て、原画像121~129は肉眼で認識不能なマイクロ 文字(最大寸法300 µm以下の文字)からなる画像と なっており 原画像121~129 Fのサンプル光淵の 李信約密修は 原面係110Fのサンブル光液の空間的 密度よりも高くなるような設定がなされている。このよ うに、サンブル光源の空間的密度を変えるためには、既 に述べたように、所定間隔Dをもって互いに平行になる ような多数の切断面を定義し、この切断面によって形成 される切断線トにサンブルを遊覧を定義するようにし、 所定問題Dを原画後ごとに変えるようにすればよい。具 体的には、原画像110のように肉眼認識可能な原画像 については、間隔Dを30μm以上の間隔に設定して多 数の切断面を定義するようにし、原画像121~129 のように肉眼認識不能な原画像については、間隔Dを3 O um未満の間隔に設定して多数の切断面を定算するよ

うにすればよい。 【0081】また、図20や図22に示す例のように、 領帯領域ごとに干渉絡パターンを抑写する方法を採って 作成されたホログラム記録媒体の場合は、記録而上に同 一矩形からなる短冊領域が多数並べて定義され、各短冊 領域内には所定の干渉絡が記録されており、かつ、同一 の干渉議が記録されている短冊領域が所定数だけ連続的 に繰り返し配置されることになる。もちろん、上述した 本発明に係るホログラム記録媒体の基本的な特徴によ り、記録面上には、各原面像ごとに、それぞれ別個の器 なる記録領域が定義されており、同一の干渉絡が記録さ れた短冊領域の連続数が、少なくとも2つの異なる記録 領域について互いに異なるという独特の構成を有してい る。たとえば、高い密度でサンアル光源を定義するため に、図19に示すように、所定間隔Dをもった切断面に よって切断された原画像を記録するための記録領域で は、図20に示すように、同一の干渉結が記録された短 ■領域の連続数が4になるが、低い密度でサンブル光源 を定義するために、図21に示すように、所定問題DD をもった切断面によって切断された原面像を記録するた めの記録領域では、図22に示すように、同一の干渉結 が記録された短冊領域の連続数が8になる。

【0082】上述のような特徴をもったホログラム記録 権権は、81~83で述べた方法で作成することができ、干渉解パターンを得るための演算負担が軽減される というメリットを有し、商業的量差を行う上での利便性 が向上することになる。 【0083】なお、未発明に係る対策差ホップスの呼 成力をおよびたのフタム型整備がは、目前終予がターン を利用して原偶像を記憶する手法と組み合かせることも 可し、同解格子からなるパラーンなどを対してもおい。 あるいは、個才に示されている整めが重整のうち、4 つの解画像12、123、127、129については、干渉線として記録するようなとも可能である。

として記録するようなことも可能である。 【0084】85、複素振幅情報を記録する手法 これまで述べた事権形態は いずれも図1に示す基本原 理に従って、物体光と参照光との干渉縞として、原画像 の情報を記録面20上に記録していた、しかしながら、 計算機ポログラムの手法を用いれば、原画像10を、必 ずしも参照光Rを用いて干渉磷として記録する必要はな く、原画像10からの物体光そのものを記録画20に直 控記録することも可能である。すかわち、米学的にホロ グラムを作成する場合には、廃光性材料からなる記録鍵 休20上に、感光に必要な一定時間にわたって干渉波を 発生させ、これを干渉絡として記録しなければならな い。このため、参照光を利用して定在波となる干渉波を 発生させる必要がある。ところが、計算機ホログラムの 手法を利用すれば、記録而20トに存在するある瞬間の 波の状態を、あたかも時間を静止させて観測することが でき、これを記録することができる。別言すれば、所定 の基準時刻における記録面2.0.Fの各演算占位置におけ る物体光の極幅お上び位相(複素振幅情報)を演算に上 って求めることができ、こうして求めた推幸振転情報を 記録面上に記録すれば、原面像10を光学パターンとし て記録することができる。このように、原面像10から 発せられた物体室の複素標準情報を記録する手法は 禁 頭2000-265042号明細書に開示されており、 木発明に係る技術思想は、このような複素振幅情報を記 鉄する手法にも適用可能である。ここでは、この被素擬 福情報を記録する手法の基本原理を簡単に説明してお <.

、 (0085] いま、たとえば、図23の斜翅原に示すように、サンブル光源(点光瀬) Pと出場面20とが定義 うに、サンブル光源(点光瀬) Pと出場面20とが定義 されている場合に、記録面20上の前度点の(ス・ツ) に到途した物体光の振幅と位相がどのように計算される かを考えてみよう、一根に、影響と位相とを考慮した波 動は、

 $A/r \cdot cos(\theta+2\pi r/\lambda) + i A/r \cdot s$ $in(\theta+2\pi r/\lambda)$ なる散却腹で表される。ここで、「は、光源Pと演 算点ロ(は、」す)との認能であり、人は物形の戻行で 素をしては、「す)との理能であり、人は物形の戻行で 減更し、機能は溶解」と決長人との関係で決定される。 この推高限別はは、時間を示す突散が入っていやいが、 これは、前述したように、所定の影響時間において明報 を輸出させたときに観測される波の解剖状態を示すまだ かかなたる。

【0086】 証明、原間化10の開発を登録回20 比上記計するは、限204時間に示されているかに 配算するは、限204時間に示されているかに 原質値10 上に写数のサンプル光度、するわら、点光度 P1、P2、… Pk、… Pkを発程、記録の分娩をからな 体表の合成が実施しまして配合を選加とよっており。こ 本程分かの力能で記録すればない、は、原面集10 上上合併、解の点を認め実施され、非本質日の未開す から発性もなる性が大変が、第24年日の実施する。

 Σ , $\Sigma_{k=1} \sim K$ (Ak/rk $\cos(\theta k + 2\pi r k/\lambda) + i$ Ak/rk $\sin(\theta k + 2\pi r k/\lambda)$

入)) なる後素調像で表現されることになる。ここで、r k は 落体:番目の身光源P k と演集点(2 (x, y) との距離で ある。なお、上述の式は、原面像10を記録媒体の奥に 再生させる場合の式に相当する。原面像10を記録媒体 の手御職に済を出する上部にきせる場合には

 $\sum_{k=1}^{\infty} (Ak/rk \cos(\theta k-2\pi r k/\lambda) + i Ak/rk \sin(\theta k-2\pi r k/\lambda))$

なる式により複素関数を計算すればよい(位相の項の符号が負になっている)。したがって、両方の場合を考慮 した複素関数は、

 $\Sigma_{k=1-K}$ (Ak/rk cos(θ k±2 π r k/ λ) + i Ak/rk sin(θ k±2 π rk/

入)) となる。この関数の実数部をRxy、虚数部をIxyと して、Rxy+iIxyなる形にすれば、この合成波の 流質点Q(x,y)の位置における複素影幅(位相を考 連した解例 は、図25年ボデナンに、指索器等再は、 に対ける超越化で売れることである。 組織、環直会 Q (x, y)に対ける物核だら成めを機能は、図25年 で水野等帯型は対ち機を向立しを構造したの環体 (x, y)で考えられ、位間はペアトルのジを実験地 のなす自然の (x, y)で考えられることになる。 (1087)かくして、記述組20上に完全されてある。 のの間違な(x, y)と位置のは大学を表すた。 のの間違な(x, y)と位置のは大学を表すた。 の間違な(x, y)と位置の (x, y)とが、計算によって来 かられることでき、したかっ、記述組20上に 光光成成が振荡となりに制かり、が等られる。こうは 係ちんに大陸系統の機能を、する物を がある。

ログラムとして記録できることになる。 【0088】記録前20上に頁面像10から発せられる 物体光の複素樹幅分布を記録するためには、三次元セル を用いることができる。三次元セルを用いて複素振幅分 布を記録し、原面像10をホログラムとして記録するに は、次のような手順を行えばよい。まず、たとえば、図 26に示すように、記録面20の位置に、三次元仮想セ ル集合30を定義する。この三次元仮想セル集合30 は、所定寸法をもったプロック状の仮想セルを総構に並 べることにより、セルを二次元的に配列したものであ る。ここで、個々の仮想セル内に、それぞれ1つの演算 占が存在するようにする。 演覧占の位置は、セル内の任 意の1点でかまわないが、ここでは、セル前面 (原画像 10に向かい合った面)の中心点位置に当該セルの演算 点がくるようにする。たとえば、三次元仮想セル集合3 ○の前面(原面係10に向かい合った面)にXY底標準 を定義し、この座標系における座標 (x, y)の位置に ある溶質点C(x, v)をもつ仮想セルを、仮想セルC (x, y) と呼ぶことにすれば、この仮想セルC(x, y)y)の前面の中心点に演算点Q(x,y)がくることに なる。要するに、1つの演算点の近傍に、それぞれ1つ の仮想セルが配置されるようにすればよい。

y) についての特定接続A(x, y) および特定位相の (x, y) と呼ぶことにする。

【0090】以上の手順は、実際にはコンピュータを用 いた演算処理として実行されることになる。結局、この 演算処理により、すべての演算点について、それぞれ特 定振幅と特定位相とを求めることができ、三次元仮想セ ル集合30を構成するすべての仮想セルについて、それ ぞれ特定機能と特定位相とを求めることができる。そこ で、これら個々の仮想セルをそれぞれ実体のある物理セ ルに置き換えれば、三次元物理セルの集合からなる光学 孝子(原面像10が記録されたホログラム記録媒体)が 作成できる。ここで、仮想セルに取って代わる物理セル は、仮想セルに定義されている特定振幅および特定位相 に応じて、入射光の振幅および位相を変調することがで さるような光学的特性を有している必要がある。別言す れば、置き換えられた個々の物理セルは、所定の入射光 を与えたときに、 蓄機前の仮想セルに定義されていた特 定振幅および特定位相に応じて、この入射光の振幅およ び位相を変化させることにより射出光を生み出す機能を もった特定の光学的特性を有している必要がある。

【0091】このような特定の光学的特性をもった物理 セルの集合からなる光学素子に対して、所定の再生用照 明光 (理想的には、上記演算処理において用いた物体光 波長入と同じ波長をもった単色光平面波)を照射すれ ば、個々の物理セルでは、再生用照明光が特定振幅およ 75特字位相によって変調されるので もとの物体半の波 面が再生されることになる。かくして、この光学素子に 記録されていたホログラムが再生されることになる。 【0092】続いて、上述した物理セルの具体的な構成 について述べる。基本的には、この物理セルは、三次元 の立体セルであり、それぞれ特定振幅および特定位相が 定義されており、個々のセルに所定の入射光を与える と、当時セルに定義された特定影幅および特定位相に応 じて入射光の掘幅および位相を変化させた射出光が得ら れるような特定の光学的特性を有していれば、どのよう な構成のセルでもかまわない。要するに、演算点Q (x, y) に配置される三次元セルC(x, y) につい ては、特定振幅A(x, y)および特定位相θ(x, y)が記録されるようにし、このセルに振幅Ain、位相 ⊕inなる入射光しinが与えられた場合には、振幅Aout =Ain·A(x, y)、位相θout =θin±θ(x, y) なる射出光Lout が得られるようにすればよい。入 射光の振幅 Ainは、セルに記録されていた特定振幅 A (x, v)による変調を受けて提幅Aout に変化し、入 射光の位相 θ inは、セルに記録されていた特定位相 θ (x, y) による変調を受けて位相 θ outに変化するこ とになる。

【0093】三次元セル内において振幅を変調する一つの方法は、セル内に特定数幅に応じた透過率をもった振幅を変調を設けておく方法である(セル全体を影響を到

部として用いてもよいし、セルカー部分に製碗皮膚器を 設計もようにしてもよい)、たと足は、選集等が3/3の 無線収録をもったもかは、A(x, y)=2/100 なる特定無線が記録されているセルとして機能し、無編 Alneもった入割光がこのセルを基とと、Acad — Aln ・2/100を有機をした対形状に振線変調されることになる。様の一型が上かり返出を手を他が確認さ 定するには、たとよば、着色制か各样率をそれぞれ変え なととにより始めることができることとにも対しなることにとり、

【0094】三次元セル内において振幅を変調する別な 方法は セル内に特定都偏に応じた反射率をもった事態 交頭部を設けておく方法である。たとえば、反射率が2. %の振幅空間部をもったセルは、A(x, y)=Z/1 0.0なる特定振幅が登録されているセルとして機能し、 振幅Ainをもった入射光がこの振幅変調部で反射して射 出したとすれば、Aout = Ain · Z/100なる振幅を もった射出光に将幅変調されることにたる。個々の三次 元セルの反射率を任意の値に設定するには、たとえば、 セル内に反射面を用意しておき(この反射面が振幅変調 部として機能することになる)、この反射面の反射率を 任意の値に設定すればよい。具体的には、たとえば、反 射面の表面担さを変えることにより、反射光と散乱光と の割合を錯錯することができるので、この表面相さを調 節することにより、任意の反射率をもったセルを用意す ることが可能になる。

【0095】三次子といかにおいて報報を支配する要は がから結と、ものが無価を辿ったとれ効理をもっ た階級受精を設けておく方式である。たとえば、入財 水の金入場情報が顕接を100%としたときた。なんま 水の金入場情報が顕接と100%としたときた。なんま から物情報が選上に対象を付出たが得かれるようで確認 から物情報が発生に対象を付出たが得かれるようで確認 があるる場際に顕著しているセルとして映画 関係に入場だしても、そのうちの23の光でが特殊を 財配と人は代しても、そのうちの23の光でが特殊を として、このような中でもかできた。 としても、このようながある。 としても、このようながある。 としても、このようなどの手続度 のからが終め替出たそれではは、物質的な性が構造を のからが終め替出たそ得たには、物質的な性が構造を のからが終め替出たそ得たには、物質的な性が構造を のためたを無いなばない。

1009の3一次、三次元との外において値能を支援する一つの方法は、といいた対象をもらっつの方法は、といいた対象をはいておりませた。これに相互関係と同いておりませた。これに相互関係とと同いておいました。したいでは、国際を対したようにしてもよい、たとはば、国際を対したようにしてもまい。たとはば、国際を対したようになり、たとした「国際をのからなら世界からなら危険に関係をしたことした。と 既降申り用一位用ももった人は光で大、既降申り用一位用した。たがって、既降申り用一位用した。たがって、既降申り用一位用した。たがって、既降申り用一位用した。たがって、既降申り用一位用した。たがって、既降申り用一位用した。たが一て、既降申り用一位用した。たが一て、既降申り用一位用した。ただかて、既降申り用一位用した。たび書の方限をからたもで概念する。というないでは、外間では、これには、「知りでは、」」」

「知りでは、「知りでは、「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、「知りでは、「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、」」
「知りでは、「知りでは、」」
「知りでは、」」
「知りでは、」

米に対して任意の位相空間を終すことが可能になる。 【0097】三次元セル内において位相を変調する別グ 方法は、セル内に特定位相に応じた光路長をもった位相 変調部を設けておく方法である(セル全体を位相変調部 として用いてもよいし、セルの一部分に位相変調部を設 けるようにしてもよい)。たとえば、屈折率nをもった 同一材料からなる位相空間部をもったセルであっても、 この位相変調整の光路長が異なれば、同一位相をもった 入射光を与えても、それぞれ射出光の位相に差が生じる ことになる。たとえば、第1のセルに設けられた位相変 測能の実験長が1. 第2のセルに設けられた位相空調部 の光路長が2Lであったとすると、同一位相をもった入 射米が与えられたとしても、第1のセルからの射出光に 比べて、第2のセルからの射出光は、屈折率nをもった 材料中を進んだ距離が2倍になるので、それだけ大きな 位相差が生じていることになる。任意の光路長をもった 位相変調部を実現するには 物理的を凹凸構治をもった

セルを用いればよい。 【0098】このように、特定振幅に基づく振幅変調機 能をもった三次元セルや、特定位相に基づく位相変調機 能をもった三次元セルは、いくつかの方法によって実現 可能であり、上述したいくつかの振幅変調方法および位 桐寮園方法のうちから、任意の方法を選択することがで きる。たとえば、振幅変調方法として、セル内に特定扱 幅に応じた透過率をもった振幅変調部を設けておく方法 を採り 位親交間方法として セル内に特定位相に広じ か屋板率をもった位標空間部を設けておく方法を採り、 セル全体を振幅変距部および位相変観部として用いるの であれば、図27の表に示されているような16通りの 物理セルを選択的に配列することにより、光学素子を形 成することができる。この表の模軸は振幅A、縦軸は位 相θに対応しており、振幅Aおよび位相θともに、4つ のレンジに分けられている。

【0099】ここで、提幅Aが「0~25%」に対応す るレンジに描かれたセル (表の第1列目のセル)は、透 過率が非常に低い材料からなるセルであり、振幅Aが 「25~50%」に対応するレンジに描かれたセル(表 の第2列目のセル)は、透過率がやや低い材料からなる セルであり、 福福Aが「50~75%」 に対応するレン ジに描かれたセル (表の第3列目のセル) は、透過率が やや高い材料からなるセルであり、振幅Aが「75~1 0.0%: に対応するレンジに描かれたセル (表の第4列 目のセル)は、透過率が非常に高い材料からなるセルで ある。一方、位相 θ が「 $0\sim\pi/2$ 」に対応するレンジ に描かれたセル (表の第1行目のセル) は、空気に非常 に近い屋折率n1をもつ材料からなるセルであり、位相 Θが「π/2~π」に対応するレンジに描かれたセル (表の第2行目のセル)は、空気よりやや大きい屈折率 n 2をもつ材料からなるセルであり、位相 θ が「 π ~3 #/2 | に対応するレンジに描かれたセル(表の第3行 目のセル)は、空気よりかなり大きい磁新率n3をもつ 材料からなるセルであり、位相のが「3π/2~2π」 に対応するレンジに描かれたセル(表の第4行目のセ ル)は、空気より非常に大きい磁新率n4をもつ材料か らなるセルである。

の300人の50。 (1010日)で加えた、翌27に示す時代は、4歳の の3億年、4歳のの部件をもた会計16額のたが 地震されている。より高い機変で構造し物をもれて 記針するには、直線型よど印刷が高のステップを製工機 のスラな16減りの物理にルを制いて影響とれる影響を が設定し、よりを製造してルに開きたれる影響を が物と開いよる影響を行ったのと考とされる影響が が他と聞いよる影響を行ったのと考とされる影響が

IW. 【0101】図28は、別な方法により振幅変調および 位相変調を行うことが可能か物理セルC(x, v)の構 造の一例を示す斜視図である。 図示のとおり、この三次 元物理セルは、ほぼ直方体のブロック状をしており、そ の上面には、溝G(x,y)が形成されている。この例 では、物理セルC(x,y)の寸法は、図において、C 1=0.6 µm, C2=0.25 µm, C3=0.25 μ mであり、溝G(x,y)の寸法は、G1=0.2 μ m, G2=0, 05µm, G3=C3=0, 25µm^e ある。このような構造をもった物理セルC(x,y)を 用いれば、振幅の情報は、薄G(x,y)の横方向の幅 G1の値として記録することができ、位標の情報は、満 G(x, v)の深さG2の値として記録することができ る。これは、物理セルC(x,y)の内部と外部の空気 とにおいて屈折率が異なり、溝G(x,y)の内部の面 S1に垂直に入射した光L1と、溝G(x, y)の外部 の図S2に垂直に入射した光L2とについて、外部空間 を推行する際に光路差が生じるためである。したがっ て、特定振幅および特定位相が定義された仮想セルを、

く、行変接触およい年を出めた悪悪された痕念セルを、 このような構造をもった物理セルで置き換える際には、 特定振幅に応じた寸法G1を有し、特定位相に応じた寸 法G2を有する物理セルによって置き換えを行うように すればよい。

 りの講解と、4通りの深さとを定め、合計28通りの物理セルを用意した例を示す解拠でする。この28通りの物理セルは、いずれも図28に示す形態をしたプロック状の物理セルであり、図29には、これらの物理セルを4行7列の行列状に配置した状態が示されている。

【0103】この図29に示された行列の7つの列は、 新幅Aのバリエーションを示し、4つの行は、位相8の バリエーションを示している。たとえば、列W1に位置 するセルは、振幅Aの最小値に対応するセルであり、溝 幅G1-0、すなわち、溝Gが全く形成されていないセ ルになっている。列W2~W7へと右側へ移動するにし たがって、より大きな毎幅Aに対応するセルとなってお り、漢編G1は徐々に広がっている。列W7に位置する セルは、振幅Aの最大値に対応するセルであり、消傷G 1-セル幅C1、すなわち、全面が遅られたセルになっ ている。また、この図29に示された行列の行に着目す ると、たとえば、行V1に位置するセルは、位相のの最 小値に対応するセルであり、溝の深さG2=0、すなわ ち、溝Gが全く形成されていないセルになっている。行 V2~V4へと下側へ移動するにしたがって、より大き な位相θに対応するセルとなっており、溝の深さG2は 徐々に大きくなっている。

(0)10.3 以上、物株学の東北県田崎市を登拾するま 赤の高本毎度を開業に対べたが、この千部は、要する 、個々の演成自然主にがて、物株光ケ海県光をの が地路をと演算するでしかりに、物株大ケ海県米田舎で展 する。というものである。したがって、まりまるで立 べて実施料路において、干砂皮板を保算するでありた。 大力をなったしたすれば、サンケルボの皮膚 方法など、本機等の本質がと対象が思想しては何うな が簡素とあることがなく、のちをごかさべか様とが複素を構 情報を記録する手法と用いても、本発明を実施すること が確保である。

【0105】 【発明の効果】以上のとおり本発明によれば、マイクロ 文字などの機器なパターンを含む原画像についてのホロ グラムを演算により作成する場合に、コンピュータの演 策貝配を解談させることができるようになる。 【図面の機算を説明】

【図1】一般的文ホログラムの作成方法を示す原理図で あり、原画像10を記録面20上に干渉網として記録す る方法が示されている。

【図2】一般的な計算機ホログラムの作成方法を示す原理理であり、記録面20上の演算点Q(x,y)について、干渉被強度を演算する方法が示されている。

【図3】肉眼で認識可能な通常の大きさの原画像11 と、肉眼では認識不能なマイクロ文字からなる原画像1 2とを、計算機ホログラムの手法を用いて記録面20上 に記録する方法を示す。原理図である。

【図4】記録面20を領域分割して、個々の領域ごとに

```
異なる原画像11,12を記録する方法を示す原理団で
ある。
```

の6。 【図5】本発明のより具体的な実施形態に用いられる原 画像を示すた面図であり、図6)には肉眼認識可能な立 体像からなる原画像、図6)には肉眼認識不能なマイク ロウ字からかみ原画像、図7・1000

【図6】図5に示す原画像を記録面20の後方に配置し た状態を示す側面図である。

【図7】図6に示す原画像の配置を、記録面20側から 観察した正面図である。

【図8】図7に示す原画像を記録するために、記録画2 のよりな美される経過も二十五回研究をま

0上に定義された領域を示す正面図である。 【図9】図5に示す原面像を、別なグループ単位で把握

した状態を示す正面図である。 【図10】図9に示すグループ単位の把握に応じて、記

鉄面20上に定義された領域を示す正面図である。 【図11】原画像10上のサンプル光源Piから発せられる物体半の広がり色を制限する原理を示す傾面図であ

る。 【図12】原画像10上のサンブル光源Piから発せら

れる物体光の広がり角を制限する原理を示す斜視因である。

【図13】原画像10および記録面20を切断面で切断 した状態を示す斜視図である。

【図14】原画像10の表面上に多数のサンプル光源を 定義する様子を示す側面図である。

【図15】図14の一部分のみを抽出して示した広がり 角の段定方法を示す側面図である。

【図16】原画像10上に定義されたサンプル光源と記録面20上に定義された短冊領域との関係を示す斜視図である。 【図17】 X軒右向広がり角とY斬右向広がり角との変

【図17】X戦方向広がり角とY戦方向広がり角との双 方を制限した場合の制体光の機子を示す上面図である。 【図18】図17における記録面20を原画像10機から見た正面図である。

【図19】図15に示す広がり角θyをより小さく設定 した場合の物体光の到達状態を示す側面図である。

【図20】図19に示す例において、空隙側域に対して 短冊領域の演算結果を被写する原理を説明するための記 録而20の平面図である。

【図21】図19に示す切断面の問題Dをより広げた場合の物体学の対達状態を示す傾面図である。

【図22】図21に示す例において、空隙側域に対して 短冊領域の演算結果を被写する原理を説明するための記 録面20の平面図である。

【図23】サンプル光源Pと記録面20とが定義されている場合に、記録面20上の演算点Q(x,y)に到金した物体光の振幅と位相を示す新型図である。

【図24】原画像10上の各サンプル光源から発せられる物体光が、記録画20上の演算点Q(x,y)に到達

した場合の演算点Q(x,y)の位置における物体光の 複素振幅を示す斜視図である。 【図25】複素座標平面上の座標点Vで示される複素报

【図25】複素座標平面上の座標点Vで示される複素振 幅に基づいて、振幅A(x,y)と位相の(x,y)が 求まることを示す図である。

【図26】原画像10を記録するために定義された三次 元仮想セル集合30の一例を示す斜視図である。 【図27】本専門で利用可能な物理セルのバリエーショ

【図27】本発明で利用可能な物理セルのバリエーショ ンを示す図である。

ンを示す図である。 【図28】本発明で利用可能な物理セルC(x, y)の 構造の一個を示す斜切図である。

福加ルー両とホッ料税制である。 【図29】図28に示す物理セルC(x, y)の構造に おいて、7通りの清報と、4通りの深さとを定め、合計 28通りの物理セルを用窓した例を示す斜拠別である。

【符号の説明】 1 0…原画像

11…内臓でパターンが認識可能な原画像

12…内眼でパターンが認識不能な原画像(マイクロ文字)

20…記録画 30…三次元仮想セル集合

110…肉眼でパターンが認識可能な原画像

120…画像平面 121~129…内眼でパターンが認識不能な原画像

(マイクロ文字) 130…価係平面

131~133…内眼でパターンが認識不能な原画像 (マイクロ文字)

A, Ak, A (x, y)…擬幅 C (x, y)…仮想セル/物理セル

C1, C2, C3…セルの寸法 D, DD…切断面の配置関隔 d…同一切断線上に定義されたサンブル光源の配置開稿

G (j-1), Gj, G (j+1)…短冊領域の集合か らなるグループ G1, G2, G3…清の寸法

G (x, y) …セルに形成された溝

I x y…複素振幅の虚数部 L x…単位領域のX軸方向の編

Ly…単位領域または短冊領域のY軸方向の幅 Lj…切断面S」によって原画像10を切断して得られ

る切断線 L(i+1)…切断面S(i+1)によって原画像10

L (j+1)…切断面S (j+1)によって原画像1 を切断して得られる切断線

M (j-1)…切断面S (j-1)と記録面20との交線

---Mj---切断面Sjと記録面20との交線 M(j+1)---切断面S(j+1)と記録面20との交

線 O, O1, Oi, ON---物体光 P, P1, Pi, Pk, PK, PN…サンアル光源 P11-1, P11-2, P11-3…原画像11上の

サンプル光源 P12-1, P12-2, P12-3…原画像12上の サンプル光源

Pj1, Pj2, Pj3, Pji, Pj(i+1), P j(i+2), Pj(i+3), Pj(i+n)…如新

線L j 上のサンプル光線 P (j-1) i…切断面S (j-1)によって生じた切

断線上の第:番目のサンアル光源 Pj:…切断面Sjによって生じた切断線しj上の第:

番目のサンブル光源 P(j+1) i…切断面S(j+1)によって生じた切

断線上の第 i 番目のサンブル光源 Q(x,y)…座標(x,y)上の演算点

R…参照光 Rxv…複数帯幅の字数部

Rxy…複数振編の実数部 r, r1, rk, rK…点光源からの距離 S1, S2, S(j-1), Sj, S(j+1), SJ …X2平面に平行を切断値/物理セルの画

T (j-1)…交線M (j-1)に概をもたせることに

より定義された短冊領域

 T_j …交線Mjに標をもたせることにより定義された短 機構域 T(j+1)…交線M(j+1)に幅をもたせることに

より定義された短冊領域 Uji…サンブル光源Pjiに対応した単位領域

Uj(i+3)…サンブル光源Pjiに対応した単位領域 Uj(i+3)…サンブル光源Pj(i+3)に対応し た単位領域

U (j+1) i…サンプル光線P (j+1) iに対応した単位領域 U (j+1) (i+3)…サンプル光線P (j+1)

U (j+1) (i+3)…サンプル光源P (j+1 (i+3)に対応した単位領域 V…库種点

V1~V4…位相θに応じた行
W1~W7…振幅Aに応じた列
α1~α10…記録面20上に定義された領域

g2: 具性2

